#### 研究成果報告書 科学研究費助成事業

今和 6 年 6 月 1 1 日現在

機関番号: 82502

研究種目: 基盤研究(C)(一般)

研究期間: 2020~2023

課題番号: 20K12505

研究課題名(和文)レーザー電子加速器電子エネルギー簡易測定法の開発

研究課題名(英文)Development of simplified electron energy measurement method for laser electron

accelerator

### 研究代表者

森 道昭(Mori, Michiaki)

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構・関西光量子科学研究所 量子応用光学研究部・上席研究員

研究者番号:10323271

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 2.500.000円

研究成果の概要(和文):レーザープラズマ電子加速における新奇な非接触型の電子エネルギー計測法として、電気光学効果(EO)を用いたToF型電子バンチの評価法について提案を行い、その原理実証に関する研究を行った。電子ビームは励起レーザー光と同軸に発生し、且つレーザー光よりも拡がりが小さいことから、その除去な重要となる。それを根本的に解決するための手法として、従来のガスターゲットとは異なるキャピラリープレー トを用いることにより、大幅な励起レーザー透過光の低減に成功した。

研究成果の学術的意義や社会的意義 レーザー加速は非常にコンパクトに加速器を構成出来る事から、医学応用から物性研究や素粒子物理研究などの 幅広い分野で応用が期待されている。この実現には、発生する電子の制御と計測が重要で、中でも電子ビームの エネルギー(粒子の速度)の評価は特に重要である。そこで非接触の手法として、EO(電気光学効果)を用いた光 学的な計測手法を提案した。その原理実証にあたり計測の雑音となる励起レーザー光を低減させる手法としてキャピラリーアレープレートを用いることで、その低減に成功することができた。

研究成果の概要(英文): As a novel non-contact type electron energy measurement method for laser plasma electron acceleration, the evaluation method of ToF type electron bunch using Electro-optic (EO) effect was proposed, and the research on the principle demonstration was carried out. Since the electron beam is generated coaxially with the excitation laser beam and spreads less than the laser beam, its removal is important. As a method to fundamentally solve this problem, a capillary plate, which is different from a conventional gas target, was used, and a significant reduction of the excitation laser transmitted light was succeeded.

研究分野: 高出力レーザー応用

キーワード: レーザー加速 プラズマ 電子ビーム

科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。

## 1.研究開始当初の背景

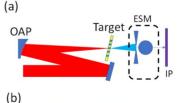
レーザープラズマ粒子加速は近年の研究では、レーザーおよびターゲットの改良・最適化により、 電子ビームのエネルギーは 20cm の加速長で 8GeV 級まで達し (Leemans et al., AAC conference 2018)、当研究所においても 800MeV 級の電子バンチの発生の成功に至っている。し かしいずれの研究もシングルステージ(単段)での電荷量は数 pC であり、幅広い応用にはより 高い電荷量が求められる。このような状況のもと多段加速に向けた研究が進められている。多段 加速はシングルステージでの加速で課題となっている電荷量と高エネルギー性と単色性を高い 次元で両立できる。その反面、原理上波長数ミクロンから数 100 ミクロンの周期長のほぼ光速 で伝搬するウェーク(プラズマ波)の 1/4 の周期内に特定のエネルギーの電子バンチを注入しなけ れば効率よく加速できないことからその難易度は非常に高く、生成されているウェーク場の構 造および入射電子のタイミング・エネルギー等の情報を正確に診断・制御することが必須となる。 しかしながら制御はもちろんリアルタイムで計測をされていないのが現状である。特に入射電 子バンチの診断については現状でさまざまな課題がある。その大きなものとして電子ビームの 診断に伴う品質の劣化が挙げられる。レーザープラズマ加速では電子のエネルギーは古くから 磁場偏向と放射線検出器を組み合わせた手法で分析を行っている。これは電子のエネルギーに よってラーマー半径(一様な磁場中での荷電粒子の曲率半径)が異なる性質を利用し、エネルギー を空間的に弁別させアレー状の放射線検出素子を通じて検出するというものである。しかしこ の手法では、偏向を伴うことからビーム品質に劣化が生じ、さらに、蛍光板などの検出素子上で 散乱が発生するため、このような診断装置が稼動した状態でのレーザー加速が本質的に有する 高いビーム品質を維持した多段加速は難しい。

## 2.研究の目的

このような背景から加速電子バンチのビーム品質に影響の無い非接触によるエネルギー計測 器開発は急務である。この技術の実現により例えばすでに開発した加速場構造のリアルタイム 計測と併用することで、電子プラズマ波 (ウェーク場)の位相、加速電子バンチのタイミングが 完全同期した非接触式分析がリアルタイムで可能になり、レーザー電子加速の多段加速化技術 開発を大いに推進できる。研究代表者らは、EO(電気光学効果)サンプリングを用いた非接触に よるフェムト秒級のレーザー駆動電子バンチ幅の計測に成功した[1]。このEOサンプリングは、 サンプリング光を用いた EO 効果を利用した相互相関が基礎となっている。電子バンチは近接 するサンプリング材料(リン化ガリウム(GaP)などの EO 結晶)を横切る際に過渡的に流れる電場 により結晶に歪みを与える。その結果、EO 結晶に複屈折等の光学特性の変化が生じる。この変 化を短パルスレーザーを用いて時間走査を行うことでその時間スケールを調べ電子ビームのバ ンチ幅を評価するというものである。この走査は短パルスレーザー光を基準とする電子ビーム の時間的な位置(タイミング)情報を含んでいるため、そもそも超高エネルギーの電子は光速に 準ずる速度を持つことを考えると、光速を基準とするわずかな速度差を精密に計測することが できれば、上記のような磁場の偏向を使うまでもなくシンプルに評価でき、多段加速の段間にお ける電子のエネルギーを非接触で診断できる計測手法となり得るはずである。 しかしながらこ の調査には、電子ビームとほぼ同時に同じ方向に励起レーザー光が進行すること、また発生する 電子ビームが励起レーザーの立体角よりも狭い角度で発生する事などの理由で透過する励起レ ーザー光を抑制させることが必要になる。通常、発生部のターゲットはパルスガスジェットを使 うが、この場合のレーザー光は30%程度の透過が発生することからこの抑制が重要となるため、 この低減に関する技術開発を行った。

#### 3.研究の方法

ターゲットを従来のガスからキャピラリーアレーに変更し発生する電子ビームの性質とレーザー透過光の透過率を調べた。図1(a)に実験セットアップを示す。穴径10ミクロン、ピッチ12.5ミクロン、厚み400ミクロンのキャピラリープレート(図1(b))にf/22の軸外し放物面鏡で10TW級チタンサファイアレーザーJLITE-Xから発生する波長800nmの短パルスレーザー光を25ミクロン径(e<sup>-2</sup>径)で集光させた。この1つのキャピラリー構造から発生する電子ビームの性質とレーザー光透過率を評価した。電子ビームのエネルギースペクトルは電磁石とイメージングプレート(IP)を用い、また電子ビームの空間分布は電磁石を取り外す形で評価を行った。レーザー光のエネルギー計測は、この電子線計測器(電子線分光器(ESM),IP)を取り外し、パイロ型レーザーエネルギーメーター(Coherent 社製 J100)に置き換え直接評価



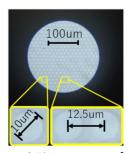


図 1 (a)実験セットアップ. (b) キャピラリーアレーターゲットの顕微鏡像[2].

### 4.研究成果

図 2 に発生した電子の典型的なエネルギースペクトルを示す。レーザーエネルギー160 mJ 一定で励起レーザパルス幅を 1 ps から 40 fs に変えることで励起レーザー強度を 4×10<sup>16</sup> W/cm²から 1×10<sup>18</sup> W/cm²に変化させ励起強度依存性を評価した。その結果、1 ps の励起レーザパルス幅を除き 100 keV 以下での電子発生量とスペクトルのスロープは励起レーザパルス幅に対し非常に弱い依存性を持つこと、また 200~400 keV 付近においてレーザー強度の増加と共にハンプ構造の出現などの著しい変化を認めた。特にこのハンプ構造は 2.5×10<sup>17</sup> W/cm²以上で出現し、準単色様の構造を持つことが明らかとなった。

一方、空間分布についても評価した。図3に励起レーザー強度に対する40 keV 以上のエネルギーでの発生電子の発散を示す。電子の空間分布はレーザー光の照射を避けるためAI 12 μm フィルタでカバーされたイメージングプレート (Fujifilm

BAS SR) を用いて測定した。その結果、数 10keV の弱いバックグラウンド電子エネルギーに含まれる形で、半角で約 30 mrad の非常に低いビーム発散角を観測した。この発散角の励起レーザー強度に対するででは非常に弱く、キャピラリーチューブの視野角(~25 mrad ( は半角))

に近い。過去の類似研究において、X 線管からの X 線のコリメートをキャピラリーチューブアレーを使って実証しており、同様のメカニズムの介在 が考えられる。これらの得られた電子線のスペクトルと発散角から電子ビームの発生量を評価することができる。その結果、40keV 以上のエネルギーで約10<sup>6</sup>個もしくはサブpC 程度の電子ビームが発生していることが分かった(図4)。

更に、このような条件でのレーザー光透過率は、キャピラリーアレープレート挿入あり/なしでそれぞれ5ショットずつ計測したところ、最大励起強度において従来の1/6に相当する5.1%まで低減出来ることが分かった。このデータの分散量は何も置かない場合は =4.2%である一方、キャピラリープレートを置いた場合は =4.0%であることから安定的にレーザー光が吸収されていることを示している。このように、提案した手法の基礎となる抑制のための技術開発を確立できた。

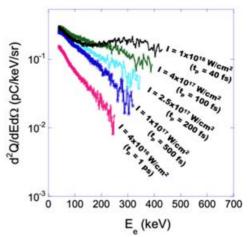


図2 発生した電子ビームのエネルギースペクトル。[2].

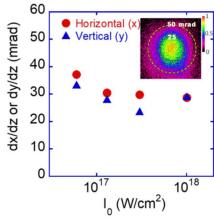


図 3 発生した電子ピームの角度分布の励 起強度依存性(E>40 keV)[2].

## 参考文献

[1] K. Huang, T. Esirkepov, J. K. Koga, H. Kotaki, M. Mori, Y. Hayashi, N. Nakanii, S. V. Bulanov, and M. Kando, Scientific Reports **8** 2938 (2018): "Electro-optic spatial decoding on the spherical-wavefront Coulomb fields of plasma electron sources"

DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-018-21242-y

[2] M. Mori, E. Barraza-Valdez, H. Kotaki, Y. Hayashi, M. Kando, K. Kondo, T. Kawachi, D. Strickland, and T. Tajima, AIP Advances 14 035153 (2024): "Experimental realization of near-critical-density laser wakefield acceleration: Efficient pointing 100-keV-class electron beam generation by microcapillary targets"

DOI: https://doi.org/10.1063/5.0180773

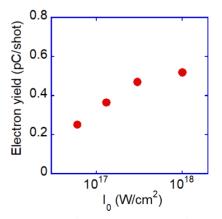


図 4 電子ピーム発生量のレーザー強度 依存性[2].

#### 5 . 主な発表論文等

「雑誌論文〕 計1件(うち査読付論文 1件/うち国際共著 1件/うちオープンアクセス 1件)

4 . 巻
14
5.発行年
2024年
6.最初と最後の頁
035153 1-8
査読の有無
有
国際共著
該当する

# ------〔学会発表〕 計2件(うち招待講演 1件/うち国際学会 1件) 1.発表者名 〔学会発表〕

Michiaki Mori

## 2 . 発表標題

Recent Development Activities of Energetic Ion Source Driven by High-intensity Laser Toward Heavy Ion Therapy at QST

## 3.学会等名

OSA Laser Congress 2021 (招待講演) (国際学会)

## 4.発表年

2021年

#### 1.発表者名

森 道昭、小瀧 秀行、林 由紀雄、中新 信彦、黄 開、神門 正城、近藤 公伯

## 2 . 発表標題

QSTにおけるレーザー航跡場加速の安定性向上に向けた複合的アプローチ

## 3 . 学会等名

レーザー学会学術講演会第41回年次大会

## 4.発表年

2021年

## 〔図書〕 計0件

## 〔出願〕 計1件

産業財産権の名称 超高速顕微鏡	発明者 森道昭 他	権利者 量子科学技術研 究開発機構
産業財産権の種類、番号	出願年	国内・外国の別
特許、特願2022-032770号	2022年	国内

〔取得〕 計0件

〔その他〕

研究組織

 υ.	がたたける		
	氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考

## 7.科研費を使用して開催した国際研究集会

〔国際研究集会〕 計0件

8. 本研究に関連して実施した国際共同研究の実施状況

共同研究相手国	相手方研究機関
---------	---------